



РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2026/2027 навчальний рік, прийому здобувачів 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи " " 2026 р.	Спеціальність	G1 Хімічні технології та інженерія	Факультет/ННІ	Хіміко-технологічний факультет
	Освітня програма	Хімічні технології та інженерія	Форма здобуття вищої освіти	Очна (денна)
	Освітній ступінь	бакалавра	Строк навчання	3 роки 10 місяців
	Випускова кафедра	Кафедра хімічної технології кераміки та скла	Кваліфікація	Бакалавр з хімічних технологій та інженерії

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практи., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув		Обсяг дисципліни		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами								
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	Лекції		Практ (комп. прк)		Лабор		Екзамени		Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	1 курс									
								ХТ-61 (Б: 16, К: 0);															1 семестр				2 семестр					
								15 тижнів				15 тижнів																				
								у т.ч.		у т.ч.		у т.ч.											у т.ч.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																																
Цикл загальної підготовки																																
1	Ділове спілкування та культура мовлення	УМЛК	16	0	2.0	60	30	16	-	14	-	-	-	0	30		2	2										2	1.07	0.93		
2	Історико-філософські засади суспільного розвитку. Модуль 1.	КІ	16	0	2.0	60	30	16	-	14	-	-	-	0	30		1	1							2	1.07	0.93					
3	Історико-філософські засади суспільного розвитку. Модуль 2	КФ	16	0	1.0	30	12	6	-	6	-	-	-	0	18									0.8	0.4	0.4						
4	Основи здорового способу життя	ТОС	16	0	2.0	60	40	16	-	24	-	-	-	0	20		2	2										2.67	1.07	1.6		
5	Загальна та неорганічна хімія. Частина 1. Загальна хімія	ЗНХ	16	0	7.0	210	90	46	-	16	-	28	-	0	120	1		1			1			6	3.07	1.07	1.87					
6	Загальна та неорганічна хімія. Частина 2. Неорганічна хімія	ЗНХ	16	0	7.0	210	90	46	-	16	-	28	-	0	120	2		2			2							6	3.07	1.07	1.87	
7	Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення	МФДР	16	0	6.0	180	74	30	-	44	-	-	-	0	106	1		1			1			4.93	2	2.93						
8	Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення, диференціальні рівняння	МФДР	16	0	6.0	180	74	30	-	44	-	-	-	0	106	2		2			2							4.93	2	2.93		
9	Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика	МФП	16	0	5.0	150	60	30	-	16	-	14	-	0	90		1	1			1			4	2	1.07	0.93					
10	Фізика. Частина 2. Магнетизм. Оптика. Квантова фізика	МФП	16	0	7.0	210	90	44	-	16	-	30	-	0	120	2		2			2							6	2.93	1.07	2	
11	Основи національного спротиву	КВП	16	0	5	150	110	46	-	64	-	-	-	0	40		2						2.53	1.33	1.2		4.8	1.73	3.07			
12	Англійська мова	АМТС 1	16	0	5	150	88	-	-	88	-	-	-	0	62		2	1					2.93		2.93		2.93		2.93			
13	Інженерна та комп'ютерна графіка	НГІКГ	16	0	5.0	150	60	30	-	30	-	-	-	0	90		1	1			1			4	2	2						
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					60	1800	848	356	0	392	0	100	0	0	952	5	7	11	0	0	7	0	0	27.19	11.87	12.53	2.8	29.33	11.87	13.6	3.87	
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					60	1800	848	356	0	392	0	100	0	0	952	5	7	11	0	0	7	0	0	27.19	11.87	12.53	2.8	29.33	11.87	13.6	3.87	
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																																
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					60	1800	848	356	0	392	0	100	0	0	952	5	7	11	0	0	7	0	0	27.19	11.87	12.53	2.8	29.33	11.87	13.6	3.87	
Реєстраційний номер РНП: 20058								Кількість		Кількість екзаменів				5				2						3								
										Кількість заліків				7						3				4								
										МКР				11						6				5								
										Курсових робіт				0																		
										Курсових проєктів				0																		
										РГР, РР, ГР				7						4				3								
										ДКР				0																		
										Рефератів				0																		

Ухвалено на засіданні Вченої ради ХТФ ПРОТОКОЛ № 4 від 2026-04-27

Завідувач кафедри ХТКС _____ Вікторія ТОБІЛКО Декан факультету (директор інституту) _____ Ольга ЛІНЮЧЕВА
(підпис) (підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на

поточний навчальний рік;